

Torino, 8 dicembre 2020

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD) - CIG 796950211A - CID 321-15 – CUP E15D18000350007 – CUI F00518460019201900102

Comunicazione di avvenuta stipula contratto

Si comunica che in data 20 dicembre 2019 è stato stipulato il contratto con la Società G. GAMBETTI KENOLOGIA S.r.l. aggiudicataria della procedura in titolo.